

证书号第8253792号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：超长焦深超分辨光针生成方法及其高深宽比激光直写系统

专利权人：西北工业大学宁波研究院;西北工业大学

地址：315103 浙江省宁波市高新区清逸路218弄A3栋5楼

发明人：虞益挺;李文丽;赫培;纪海玉;安铖旭

专利号：ZL 2023 1 0397526.7

授权公告号：CN 116520645 B

专利申请日：2023年04月14日

授权公告日：2025年09月12日

申请日时申请人：西北工业大学宁波研究院;西北工业大学

申请日时发明人：虞益挺;李文丽;赫培;纪海玉;安铖旭

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

